

ДОГОВІР № ASM-019/25-03-03

про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
на виробництві, в установах і організаціях

586/2100/sg 12.03.2025р.

м. Київ

"03" березня 2025 р.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»

в особі декана радіотехнічного факультету Мартинюка Сергія Євстафійовича

(посад, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі доручення ректора № 42 від 30 грудня 2024 року

(статут або доручення)

та Товариство з обмеженою відповідальністю «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»

(повна назва підприємства, установи, тощо)

в особі, начальника відділу кадрів

Мельниченко Діани Володимирівни

діючої на підставі довіреності та наказу

уклали договір:

1. ПІДПРИЄМСТВО ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом:

Спеціальність		Курс	Вид практики	Кількість здобувачів вищої освіти		Термін практики	
шифр	назва			заявлено	прийнято	початок	закінчення
1	2	3	4	5	6	7	8
172	Електронні комунікації та радіотехніка	4	перед дипломна	Магдалітчук Валерія Андріївна	Магдалітчук Валерія Андріївна	14.04.2025	18.05.2025

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для використання здобувачами вищої освіти програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Створити здобувачам вищої освіти умови для вивчення нової техніки, передової технології тощо.

1.5. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати здобувачам вищої освіти -практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача вищої освіти -практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якості підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Надавати здобувачам вищої освіти можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень від кафедр.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Договір діє без взаємних фінансових зобов'язань

2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

- 2.1. Направити здобувачів вищої освіти на підприємство в строки, зазначені у календарному плані.
- 2.2. За два місяці до початку практики подати для погодження програму проведення практики і не пізніше ніж за тиждень – списки здобувачів вищої освіти – практикантів.
- 2.3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
- 2.4. Забезпечити учбово-методичне керівництво і контроль за практикою здобувачів вищої освіти.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Договір діє без взаємних фінансових зобов'язань

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 3.1. Проводити спільне розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами вищої освіти під час практики.
- 3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.
- 3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом. Зміни і доповнення сторони вносять додатковою угодою.
- 3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному кожній стороні.
- 3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ, пр. Берестейський, 37, м. Київ, 03056, тел. 095-704-55-23

Підприємство: 04073, м. Київ, вул. С. Скляренка, 5, ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ»

Договір підписали:

Від КПІ ім. Ігоря Сікорського

Декан Радіотехнічного факультету

 (Сергій МАРТИНЮК)

М. П. (ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П. Радіотехнічний факультет

« 2025 р.

Від підприємства

Начальник відділу кадрів

 (Діана МЕЛЬНИЧЕНКО)

М. П. (ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

« 2025 р.